**五月奈米機電系統研究中心儀器訓練/檢定課程表 (地點：應力所/卓越大樓無塵室)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 節次 | 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 上午 | 09：30  |  12：30 | 雷射共軛聚焦顯微鏡(卓越)  5/15訓練  5/22檢定 | RIE介電材料(卓越)  5/2訓練  5/9檢定 | Spin Coater(應力)  5/10訓練  5/17檢定 | SEM+EDS(卓越)  5/4訓練  5/11檢定 | 新Sputter  （應力）  5/5訓練  5/12檢定 |
| E-beam  Evaporator(應力)  5/15 訓練  5/22 檢定 | RIE光阻材料(卓越)  5/2訓練  5/9檢定 |  | 橢偏儀(卓越)  5/4訓練  5/11檢定 | EVG Aligner(應力)  5/5訓練  5/12檢定 |
|  | Karl Suss Aligner MA8(卓越)  5/16訓練  5/23檢定 |  | Oxford ICP-RIE  (卓越)  5/18訓練  5/25檢定 |  |
|  |  |  | RTA(卓越)  5/18訓練  5/25檢定 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| 下午 | 14：00  |  17：00 | 13：00-17：30  5/8實驗室一般訓練(應力109室) | 13：30-15：30  5/9卓越大樓  安全訓練 | Probe-Type Surface Analyser (應力)  5/17訓練  5/24檢定 | Karl Suss Aligner MA6(卓越)  5/4訓練  5/11檢定 | 新Dicing Saw  (應力)  5/5訓練  5/12檢定 |
| PECVD(卓越)  5/15 訓練  5/22檢定 | E-Gun氧化物及金屬(卓越)  5/16訓練  5/23檢定 |  | Sputter(卓越)  5/18訓練  5/25檢定 | O2 Plasma +Box Furnace(應力)  5/19訓練  5/26檢定 |
| Parylene(應力)  5/15訓練  5/22檢定 | ICP-RIE(卓越)  (SAMCO)  5/16訓練  5/23檢定 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |